

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06324792 A

(43) Date of publication of application: 25 . 11 . 94

(51) Int. Cl

G06F 3/03
G06F 3/03

(21) Application number: 05114751

(22) Date of filing: 17 . 05 . 93

(71) Applicant: CANON INC

(72) Inventor: TANAKA ATSUSHI
YANAGISAWA RYOZO
TOKIOKA MASAKI
SATO HAJIME
YOSHIMURA YUICHIRO
KOBAYASHI KATSUYUKI

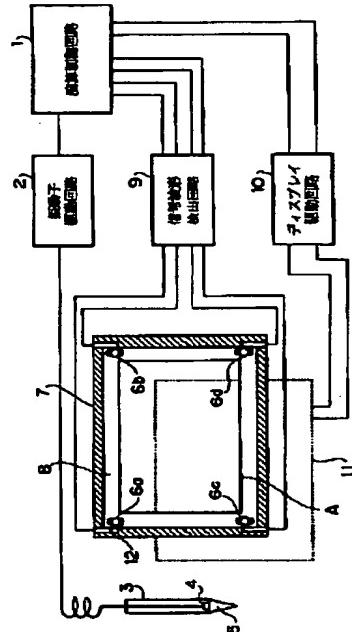
(54) COORDINATE INPUT DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a highly accurate coordinate input device which is hardly influenced by environments whose sensors are firmly fixed.

CONSTITUTION: The sensors 6 are attached to the four corners of a vibration transmission plate 8 and are pressed down to the vibration transmission plate 8 by an FPC (flexible printed circuit). One electrode of the sensor is connected to the FPC and is connected from there to the electrode printed on the vibration transmission plate 8. In the connection part, the FPC is fixed to the plate 8 by an adhesive or the like. At this time, when the adhering part is set in a direction not desired to pick up by the sensor 6, vibration from the direction can be suppressed. Also, when the sensor is covered, the sensor can be protected from dust or the like and when it is connected to a ground potential with the covered sensor as a conductor, an electric shield can be attained as well.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-324792

(43)公開日 平成6年(1994)11月25日

(51)Int.Cl.⁵
G 0 6 F 3/03

識別記号 庁内整理番号
3 4 0 7165-5B
3 8 0 A 7165-5B

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全12頁)

(21)出願番号 特願平5-114751

(22)出願日 平成5年(1993)5月17日

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 田中 淳

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 柳沢 亮三

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 時岡 正樹

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 大塚 康徳 (外1名)

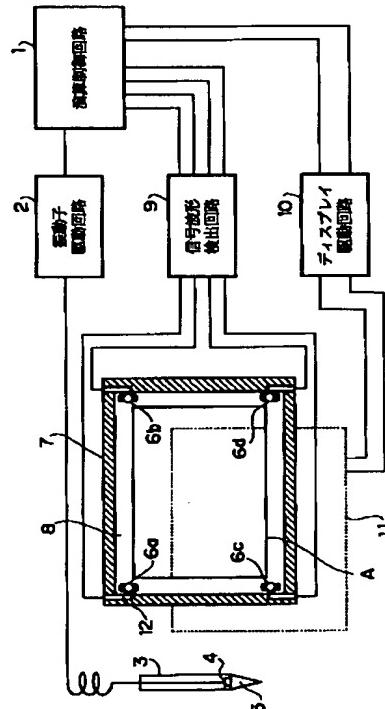
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 座標入力装置

(57)【要約】

【目的】センサがしっかりと固定され、高精度で環境の影響を受けにくい座標入力装置を提供する。

【構成】センサ6は振動伝達板8の4隅に取りつけられており、FPC (フレキシブルプリント回路)により振動伝達板8に押さえつけられている。センサの一方の電極はFPCに接続しており、それから振動伝達板8上にプリントされた電極に接続されている。この接続部分において、FPCは板8に接着等で固定されている。このときに接着部分をセンサ6が拾いたくない方向に設定すれば、その方向からの振動を抑制することができる。また、センサを覆う様にすればセンサをほこり等から守ることができ、それを導体としてグラウンド電位につなげば電気的なシールドとすることもできる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 振動を発生する振動発生手段と、該振動発生手段により発生された振動を伝達する振動伝達手段と、該振動伝達板手段の振動を検知する検知手段と、該検知手段の一端に接し、端部の固定部により前記振動伝達板に固定された板体と、前記検知手段により検知した振動に基づいて前記振動発生手段により振動を発生した位置の座標を算出する手段と、を備えることを特徴とする座標入力装置。

【請求項2】 前記板体の固定部は、前記検知手段と前記振動発生手段による振動源との間にあって前記検知手段に伝播する振動を減衰することを特徴とする請求項1記載の座標入力装置。

【請求項3】 前記板体は導体であり、前記振動検知手段からの出力信号を伝えることを特徴とする請求項1記載の座標入力装置。

【請求項4】 前記板体は導体であって前記検知手段を覆い、グラウンド電位に保たれることを特徴とする請求項1記載の座標入力装置。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【産業上の利用分野】 本発明は座標入力装置、特に振動ペンから入力された弾性波振動を振動伝達板に複数設けられたセンサにより検出し、前記振動ペンから振動伝達板に入力された弾性波振動の伝達時間に基づき、振動ペンによる振動入力点の座標を検出する装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 超音波による座標入力装置は、入力面である振動伝達板上を伝播してくる波の遅延時間を検出して位置座標を算出する方式であり、振動伝達板上にマトリックス状電線等の細工がなんら施されていないので、コスト的に安価な装置を提供する事が可能である。しかも振動伝達板に透明な板硝子を用いれば他の方式に比べて透明度の高い座標入力装置を構成することができる。

【0003】 このような座標入力装置において、振動を検出する手段には、P Z T等の圧電素子がセンサとして用いられている。このセンサからの信号取り出し方法として、本願出願人による先願である特願平4-236807に於いては、F P C (Flexible Print Circuit) を用いてセンサの電極から信号を取り出す手段が開示され、更には、特願平4-263407に於いては、板バネをセンサの電極として信号を取り出す方法が、開示されている。

【0004】

【発明が解決しようとしている課題】 このような従来の方法における、F P Cを板バネまたは半田等でセンサに圧接、固定し、信号を取り出す手法では、板バネそのもののコストや半田付けの工程などにより製造コストが高

かった。

【0005】 更に、振動伝達板を伝播する振動は振動伝達板の端面で反射されてしまい、この反射された振動と反射されていない振動とをセンサは検知してしまうために、入力座標の精度が低下するという問題点があった。

【0006】 また、従来の構成ではセンサがむき出しとなっているために、環境中の電磁波や水分等による悪影響を受けやすかった。

【0007】 本発明は上記従来例に鑑みて成されたもので、環境の影響を受けにくく、また、高精度な座標入力装置を提供することを目的とする。

【0008】**【課題を解決するための手段】** 及び

【作用】 上記目的を達成するために本発明の座標入力装置は次のような構成からなる。

【0009】 振動を発生する振動発生手段と、該振動発生手段により発生された振動を伝達する振動伝達手段と、該振動伝達板手段の振動を検知する検知手段と、該検知手段の一端に接し、端部の固定部により前記振動伝達板に固定された板体と、前記検知手段により検知した振動に基づいて前記振動発生手段により振動を発生した位置の座標を算出する手段とを備える。

【0010】

【第1実施例】 図1は本実施例における座標入力装置の構造を示している。図中、1は装置全体を制御すると共に、座標位置を算出する演算制御回路である。2は振動子駆動回路であって、振動ペン3内のペン先を振動させるものである。8はアクリルやガラス板等、透明部材からなる振動伝達板であり、振動ペン3による座標入力

30 は、この振動伝達板8上をタッチする事で行う。また実際には、図示に実線で示す符号Aの領域（以下有効エリア）内を振動ペン3で指定する事を行う。そして、この振動伝達板8の外周には、反射した振動が中央部に戻るのを防止（減少）させるための防振材7が設けられ、機械的振動を電気信号に変換する振動センサ6a～6dが固定されており、F P C 1 2によって検出信号が取り出されている。

【0011】 9は各振動センサ6a～6dで振動を検出した旨の信号を演算制御回路1に出力する信号波形検出

40 回路である。11は液晶表示器のドット単位の表示が可能なディスプレイであり、振動伝達板の背後に配置している。そしてディスプレイ駆動回路10の駆動により振動ペン3によりなぞられた位置にドットを表示しそれを振動伝達板8（透明部材からなる）を透かしてみる事が可能になっている。

【0012】 振動ペン3に内蔵された振動子4は、振動子駆動回路2によって駆動される。振動子4の駆動信号は演算制御回路1から低レベルのパルス信号として供給され振動子駆動回路2によって所定のゲインで増幅された後振動子4に印加される。

【0013】電気的な駆動信号は振動子4によって機械的な超音波振動に変換され、ペン先5を介して振動伝達板8に伝達される。

【0014】ここで振動子4の振動周波数はガラス等の振動伝達板8に板波を発生する事ができる値に選択される。また、振動子駆動の際、振動伝達板8に対して図2の垂直方向に振動するモードが選択される。また、振動子4の振動周波数をペン先5を含んだ共振周波数とする事で効率の良い振動変換が可能である。

【0015】上記のようにして振動伝達板8に伝えられる弾性波は板波であり、表面波等に比して振動伝達板の表面の傷、障害物等の影響を受けにくいという利点を有する。

<演算制御回路の説明> 上述した構成において、演算制御回路1は所定周期毎（例えば5ms毎）に振動子駆動回路2 振動ペン3内の振動子4を駆動させる信号を出力すると共に、その内部タイマ（カウンタで構成されている）による計時を開始させる。そして、振動ペン3より発生した振動は振動センサ6a～6dまでの距離に応じて遅延して到する。

【0016】振動波形検出回路9は各振動センサ6a～6dからの信号を検出して、後述する波形検出処理により各振動センサへの振動到達タイミングを示す信号を生成するが、演算制御回路1は各センサ毎のこの信号を入力し、各々の振動センサ6a～6dまでの振動到達時間の検出、そして振動ペンの座標位置を算出する。

【0017】また演算制御回路1は、この算出された振動ペン3の位置情報を基にディスプレイ駆動回路10を駆動して、ディスプレイ11による表示を制御したり、あるいはシリアル、パラレル通信によって外部機器に座標出力を行う（不図示）。

【0018】図3は実施例の演算制御回路1の概略構成を示すブロック図で、各構成要素及びその動作概略を以下に説明する。

【0019】図中、31は演算制御回路1及び本座標入力装置全体を制御するマイクロコンピュータであり、内部カウンタ、操作手順を記憶したROM、そして計算等に使用するRAM、定数等を記憶する不揮発性メモリ等によって構成されている。

【0020】33は不図示の基準クロックを計時するタイマ（例えばカウンタなどにより構成されている）であって、振動子駆動回路2に振動ペン3内の振動子4の駆動を開始させるためのスタート信号を入力すると、その計時を開始する。これによって、計時開始とセンサによる振動検出の同期が取られ、センサ（6a～6d）により振動が検出されるまでの遅延時間が測定できることになる。

【0021】その他各構成要素となる回路は順を追って説明する。

【0022】振動波検出回路9より出力される各振動セ

ンサ6a～6dよりの振動到達タイミング振動は、検出信号入力ポート35を介してラッチ回路34a～34dに入力される。

【0023】ラッチ回路34a～34dのそれぞれは、各振動センサ6a～6dに対応しており、対応するセンサよりのタイミング信号を受信すると、その時のタイマ33の計時値をラッチする。こうして全ての検出信号の受信がなされたことを判定回路36が判定すると、マイクロコンピュータ31にその旨の信号を出力する。

10 【0024】μコンピュータ31がこの判定回路36からの信号を受信すると、ラッチ回路34a～34dから各々の振動センサまでの振動到達時間をラッチ回路より読み取り、所定の計算を行って、振動伝達板8上の振動ペン3の座標位置を算出する。そして、I/Oポート37を介してディスプレイ駆動回路10に算出した座標位置情報を出力することにより、例えばディスプレイ11の対応する位置にドットなどを表示することができる。あるいはI/Oポート37を介してインターフェース回路に、座標位置情報を出力することによって、外部機器に座標値を出力することができる。

<振動伝搬時間検出の説明（図4、図5）> 以下、振動センサ3までの振動到達時間を計測する原理について説明する。

【0025】図4は振動波形検出回路9に入力される検出波形と、それに基づく振動伝達時間の計測処理を説明するための図である。尚以下、振動センサ6aの場合について説明するが、他の振動センサ6b、6c、6dについても全く同じである。

【0026】振動センサ6aへの振動伝達時間の計測30は、振動子駆動回路2へのスタート振動の出力と同時に開始することは既に説明した。この時、振動子駆動回路2から振動子4へは駆動信号41が印加されている。この信号41によって、振動ペン3から振動伝達板8に伝達された超音波振動は、振動センサ6aまでの距離に応じた時間tgをかけて進行した後、振動センサ6aで検出される。図示の42で示す信号は振動センサ6aが検出した信号波形を示している。

【0027】この実施例で用いられている振動は波形であるため振動伝達板8内での伝播距離に対して検出波形のエンベロープ421と位相422の関係は振動伝達中に、その伝達距離に応じて変化する。ここでエンベロープ421の進む速度、即ち、群速度をVg、そして位相422の位相速度をVpとする。この群速度Vg及び位相速度Vpから振動ペン3と振動センサ6a間の距離を検出することができる。

【0028】まず、エンベロープ421にのみ着目すると、その速度はVgであり、ある特定の波形上の点、例えば変極点や図示43で示す信号のようにピークを検出すると、振動ペン3及び振動センサ6a間の距離は、そ50の振動伝達時間をtgとして、

5

$$d = Vg \cdot t_g$$

で与えられる。この式は振動センサ6aの一つに関するものであるが、同じ式により他の3つの振動センサ6b～6dと振動ペン3の距離も同様にして表わすことができる。

【0029】更に、より高精度な座標決定をするために、位相信号の検出に基づく処理を行う。*

$$d = n \cdot \lambda_p + Vp \cdot t_p$$

となる。ここで λ_p は弾性波の波長、nは整数である。※は、

【0031】前記(1)式と(2)式から上記の整数n ≈ 10

$$n = [(Vg \cdot t_g - Vp \cdot t_p) / \lambda_p + 1/N] \quad \dots (3)$$

と表される。

【0032】ここで、Nは”0”以外の実数であり、適当な値を用いる。例えば、N=2とすれば $\pm 1/2$ 波長以内の t_g 等の変動であれば、nをけってすることができます。上記のようにして求めたnを(2)式に代入することで、振動ペン3及び振動センサ6a間の距離を精度良く測定することができる。上述した2つの振動伝達時間 t_g 及び t_p の測定のため信号43及び45の生成は、振動波形検出回路9により行われるが、この振動波形検出回路9は第5図に示すように構成される。図5は実施例の振動波形検出回路9の構成を示すブロック図である。

【0033】図5において、振動センサ6aの出力信号は、前置増幅回路51により所定のレベルまで増幅される。増幅された信号は、帯域通過フィルタ511により検出信号の余分な周波数成分が除かれ、例えば、絶対値回路及び、低域フィルタ等により構成されるエンベロープ検出回路52に入力され、検出信号のエンベロープのみが取り出される。エンベロープピークのタイミングは、エンベロープピーク検出回路53によって検出される。ピーク検出回路はモノマルチバイブレータなどから構成された t_g 信号検出回路54によって所定波形のエンベロープ遅延時間検出信号である信号 t_g (図4信号43)が形成され、演算制御回路1に入力される。

【0034】一方、55は信号検出回路であり、エンベ★

$$t_{gz'} = t_{gz} + et$$

$$t_{pz'} = t_{pz} + et + toff$$

の関係がある。

【0036】一方、任意の入力点P点での実測値 t_g' ★40

$$t_{g'} = t_{g} + et$$

$$t_{p'} = t_{p} + et + toff$$

となる。この(4)(6)(5)(7)両者の差を求◆◆めると、

$$tg' - tgz' = (tg + et) - (tgz + et) = tg - tgz \quad \dots (8)$$

$$tp' - tpz' = (tp + et + toff) - (tpz + et + toff) = tp - tpz \quad \dots (9)$$

となり各伝達時間に含まれる回路遅延時間et及び位相オフセットtoffが除去され、原点Oの位置から入力点Pの間のセンサ6a位置を起点とする距離に応じた真の伝達遅延時間の差を求めることが可能、前記(2)(3)式を用いれば距離差を求めることが可能。

… (1)

* 【0030】位相波形信号422の特定の検出点、例えば振動印加から、ある所定の信号レベル46後の、ゼロクロス点までの時間を $t_p 45$ (信号47に対し所定幅の窓信号44を生成し、位相信号422と比較すること得る)とすれば、振動センサと振動ペンの距離は、

… (2)

※は、

【0031】前記(1)式と(2)式から上記の整数n ≈ 10

$n = [(Vg \cdot t_g - Vp \cdot t_p) / \lambda_p + 1/N] \quad \dots (3)$

★ロープ検出回路52で検出されたエンベロープ信号421中の所定レベルの閾値信号46を越える部分のパルス信号47を形成する。56は单安定マルチバイブルエタであり、パルス信号47の最初の立ち上がりでトリガされた所定時間幅のゲート信号44を開く。57は t_p コンバーラーであり、ゲート信号44の開いている間の位相信号422の最初の立ち上がりのゼロクロス点を検出し、位相差延時間信号 $t_p 45$ が演算制御回路1に供給されることになる。尚以上説明した回路は振動センサ6aに対するものであり、他の振動センサにも同じ回路が設けられている。

<回路遅延時間補正の説明>前記ラッチ回路によってラッチされた振動伝達時間は、回路遅延時間et及び位相オフセット時間 t_{off} を含んでいる。これらにより生じる誤差は、信号ペン3から振動伝達板8、振動センサ6a～6dへと行われる振動伝達の際に必ず同じ量が含まれる。

【0035】そこで、例えば図6の原点Oの位置から、例えは振動センサ6aまでの距離をR1($=X/2$)とし、原点Oにて振動ペン3で入力をを行い実測された原点Oからセンサ6aまでの実測の振動伝達時間を t_{gz} 、 t_{pz} 、また原点Oカラーセンサまでの真の伝達時間を $t_{gz'}$ 、 $t_{pz'}$ とすれば、これらは回路遅延時間et及び位相オフセット t_{off} に関して、

… (4)

… (5)

★ t_p' は同様に、

… (6)

… (7)

$$tg' - tgz' = (tg + et) - (tgz + et) = tg - tgz \quad \dots (8)$$

$$tp' - tpz' = (tp + et + toff) - (tpz + et + toff) = tp - tpz \quad \dots (9)$$

【0037】振動センサ6aから原点Oまでの距離はあらかじめ不揮発性メモリ等に記憶してあり既知であるので、振動ペン3と振動センサ6a間の距離を決定できる。他のセンサ6b～6dについても同様に求めること

【0038】上記、原点Oにおける実測値 $t g z'$ 及び $t p z'$ は出荷時に不揮発性メモリに記憶され、

(2)、(3)式の計算の前に(8)(9)式が実行され精度の高い測定ができる。

<座標位置算出の説明(図6)>次に実際に振動センサによる振動伝達板8上の座標位置検出の原理を説明する。

【0039】今、振動伝達板8上の4辺の中点近傍に4*

$$x = (d_a + d_b) \cdot (d_a - d_b) / 2X$$

$$y = (d_c + d_d) \cdot (d_c - d_d) / 2Y$$

ここでX、Yはそれぞれ振動センサ6a、6b間の距離、振動センサ6c、6d間の距離である。

【0041】以上のようにして振動センサ3の位置座標をリアルタイムで検出することができる。

<信号取り出し部の説明>図7(A)(B)にFPC

(Flexible Print Circuit)12とセンサ6、振動伝達板8の関係を示す。FPC12には、センサ6と導通を取る電極部分12-Aと、振動伝達板8に貼付される粘着部分12-Bが設けられている。電極部分12-Aは、粘着部分12-Bが振動伝達板8に貼付されることによりセンサ6の電極部分に圧接され、センサ6からの検出信号を取り出し前置增幅回路51へ信号を伝える。このような構成を持つことで、板バネ等の部材を省略することができ、信頼性、組み立て性等を向上できる。

【0042】図7(C)は、振動伝達板8の隅部にセンサを設けた場合の実施例である。この場合にはFPC12の粘着部分12-Bが、図示の通りに、端面反射がセンサに対して入射する方向に設けられており、直接波には影響がないように、入力エリア側には粘着部分12-Bは設けられていない。伝達体8の端面には、反射防止のため防振材が設けられているが、信号検出に影響のないレベルまで減衰させるためには、入力エリア外に無効領域を必要とする。このような反射のセンサへの入射を、FPC粘着部分12-Bを用いて妨害してやることで、無効エリアの縮小や、防振材の節減等の効果が得られる。

【0043】また、FPCが前記振動伝達板に対して特定方向の粘着部を有し、振動伝達板8に圧接されることで、板バネを廃し、信頼性向上、コスト源を図ることが可能となり、さらには、振動伝達板上における反射波の経路に前記粘着部を設けることにより、端面反射の影響を軽減し高精度化が図れる。

【0044】

【第2実施例】上記第1の実施例においては、反射波に粘着部分を利用した例であるが、直接波に対して、指向性の制御に用いることも可能である。図8は、前記例と異なり、センサ6が辺の中央付近に配設されており、このような場合にはセンサと入力エリアとがかなり接近することがある。振動検出のレベルは、センサと入力点の距離によって決まるので、センサ近傍と、入力エリアの

*つの振動センサ6a～6dを符号S1～S4の位置に設けると、先に説明した原理に基づいて、振動センサ3の位置Pから各々の振動センサ6a～6dの位置までの直線距離da～ddを求めることができる。更に演算制御回路1でこの直線距離da～ddに基づき、振動センサ3の位置Pの座標(x、y)を3平方の定理から次式のようにして求めることができる。

【0040】

$$\dots (10)$$

$$\dots (11)$$

最遠点では、レベルの差がかなり大きくなり、信号波形検出回路9のダイナミックレンジを相当量広げる必要がある。

【0045】これに対して、図8で示す用に、センサと入力エリアの中央部に対してFPC粘着層12-Bを施す。入力エリア中央部(A領域)からの振動は、粘着部分を通過する際、FPC、粘着材の減衰特性に従った減衰を受ける。入力エリア周辺部(B領域)は、直接センサに入力されるため、減衰は生じない。このように入力

20 エリア方向に対する入力レベルの不均一性(方向指向性)を付加することで、センサに対して指向性を付加できるので、信号波形検出回路9に必要とされるダイナミックレンジを小さくすることができる。そのため回路に対する要求が軽くなり、回路構成を簡単ならしめることができになる。

【0046】上記説明においては、入力エリア側だけに粘着部分を設けているが、当然、反対側にも設け、反射波の防止用と併用も可能である。固定については、詳しく述べないが、センサとFPC電極が、圧接される用に構成すれば良い。

【0047】

【第3実施例】図9は本発明の第3の実施例である。センサ6の振動伝達板8側の電極は、振動伝達板8上に印刷等で設けられた導電層13に接触されている。通常この部分はグランド側に設定されており、伝達板8側からのノイズシールドの役も負っている。

【0048】今、図9に示すようにFPC12の上側

(センサ電極12-Aの裏側)にFPC基材より大きめのシールド電極12-Cを設け、この導電層12-Cと

40 伝達板8上の印刷電極とを導通させるように構成し、印刷電極13と同電位として、シールドとして用いることで、電磁ノイズ等の飛び込みによる誤動作等を減少できる。接触については、導電性接着剤や圧接等、電気的に導通可能であれば良い。また、シールド電極はFPC基材より一部分大きくても良く、さらに粘着側に回り込む構成を取っても良い。また、図9の説明では2層のFPCを用いているが、1層のFPCで構成し、折り込む形で構成しても良い。

【0049】

【第4実施例】図10は第4の実施例であり、センサ6

の周囲を囲む構成としたものである。このようにセンサ6の周囲にFPCの粘着部12-Bを設け、FPC12でセンサ6を覆うことで、例えば、センサを入力面に配したときなどに、水などの異物の混入等による、センサ破壊から逃れることができる。さらにFPC基材を硬度のあるもので構成することで、外部衝撃から、センサを防護することも可能になる。

【0050】当然のことながら、上述いくつかの実施例を組み合わせることは可能であり、効果的である。

【0051】尚、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても1つの機器から成る装置に適用しても良い。

【0052】

【発明の効果】以上説明したように、本発明にかかる座標入力装置は、環境の影響を受けにくく、また、高精度であるという効果がある。

【0053】以上説明したように、振動伝達板と、前記振動伝達いた上に入力された振動入力ペンからの弾性波振動が振動検出手段まで到達する遅延時間を基に、前記振動入力ペンにより指示された前記振動伝達板上の座標位置を算出して出力する座標入力装置において、前記振動検出手段から振動を取り出す手段を有し、該取り出し手段が、前記振動伝達板に対して、特定方向の粘着部を有し、前記伝播手段に圧接されるすることで、板バネを廃し、信頼性向上、コスト源を図ることが可能となり、さらには、信号取り出し手段の固定部が、振動伝達手段における振動の反射経路に設けることにより、端面反射、指向性等の影響を軽減し高精度化が図る。

【0054】また、振動取り出し手段の固定部が前記振動伝達手段に設けられた電極部と電気的に導通するよう *30

*に固定することで、シールド効果を得ることが可能となり、さらには、信号取り出し手段の固定部は、前記振動検出手段を覆うように構成されることで、センサの保護が可能となり、高精度な座標入力装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】座標入力装置のブロック構成である。

【図2】振動ペンの構成を示す図である。

【図3】実施例における演算制御回路の内部構成のブロック図である。

【図4】信号処理のタイムチャートである。

【図5】信号検出回路のブロック図である。

【図6】座標入力装置の座標算出を説明する図である。

【図7】第1の実施例の説明図である。

【図8】反射経路に粘着部を持つ信号取り出し手段の図である。

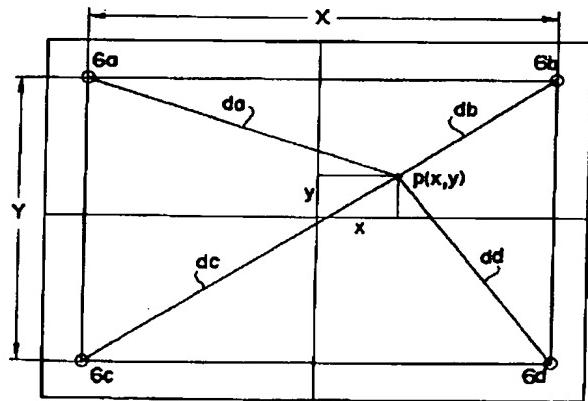
【図9】シールドの説明図である。

【図10】センサ保護の説明図である。

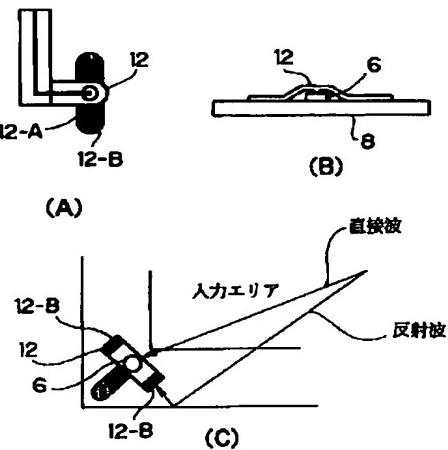
【符号の説明】

- 1 演算制御回路、
- 2 振動子駆動回路、
- 3 振動入力ペン、
- 4 振動子、
- 5 ペン先、
- 6a～6d 振動センサ、
- 7 防振材、
- 8 振動伝達板、
- 9 信号波形検出回路、
- 12 FPC、
- 13 印刷電極である。

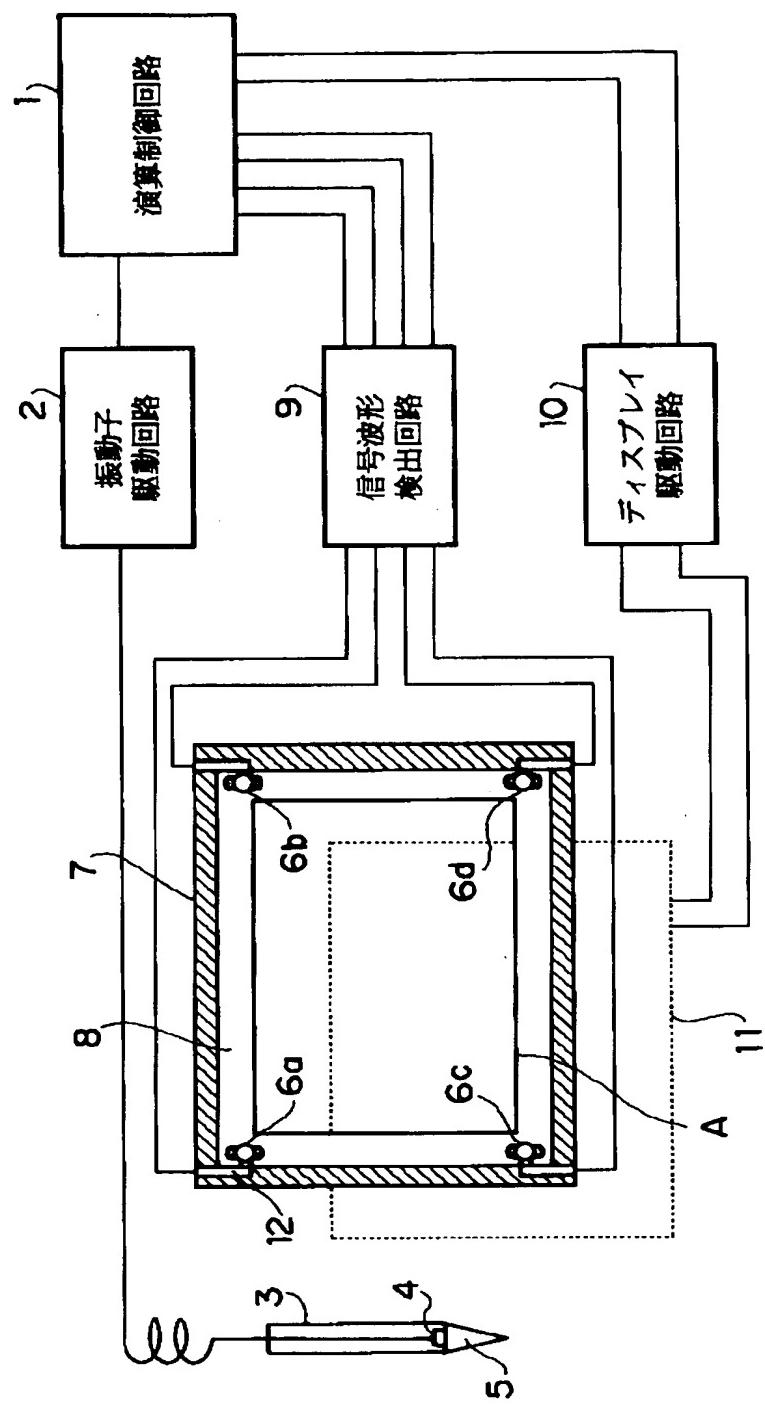
【図6】



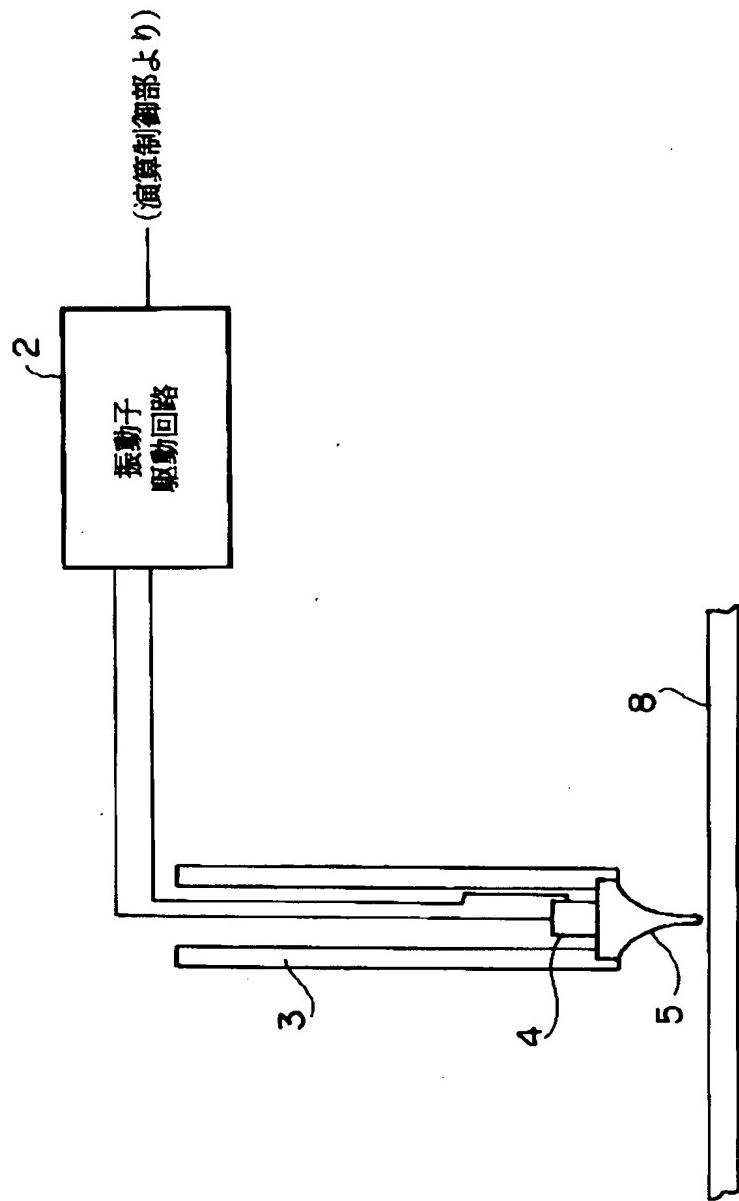
【図7】



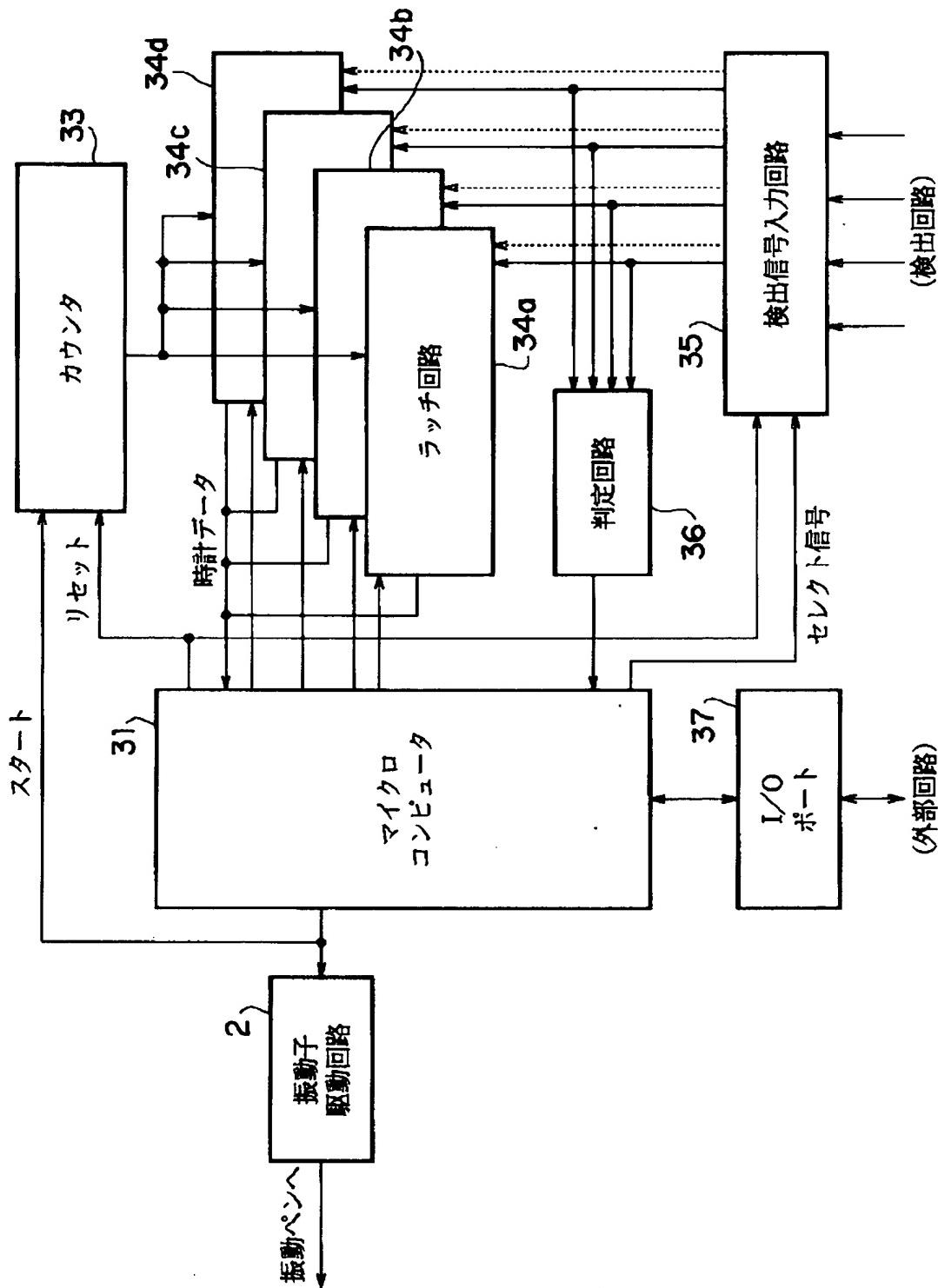
【図1】



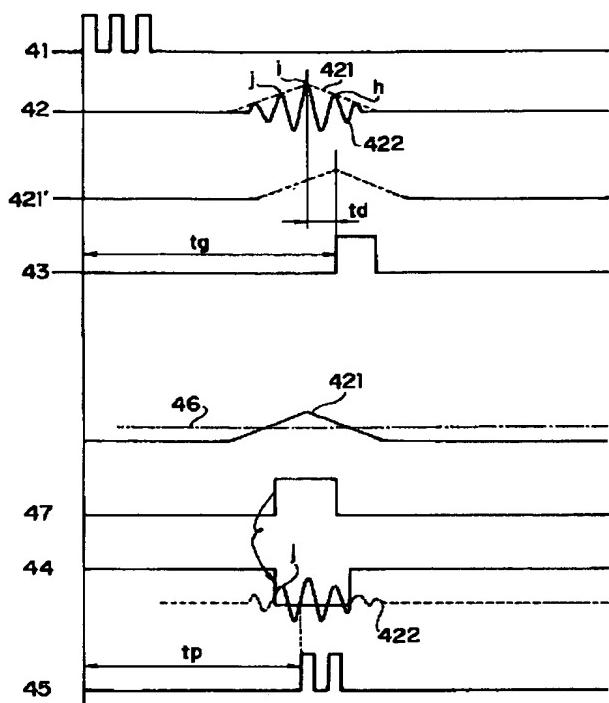
【図2】



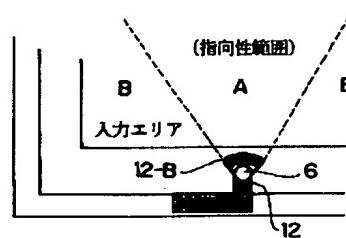
【図3】



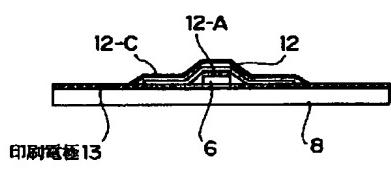
【図4】



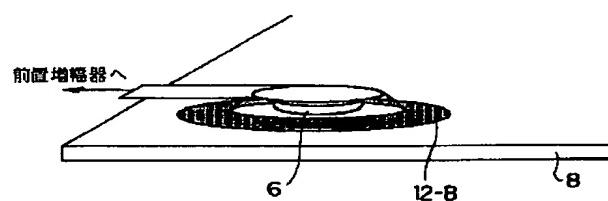
【図8】



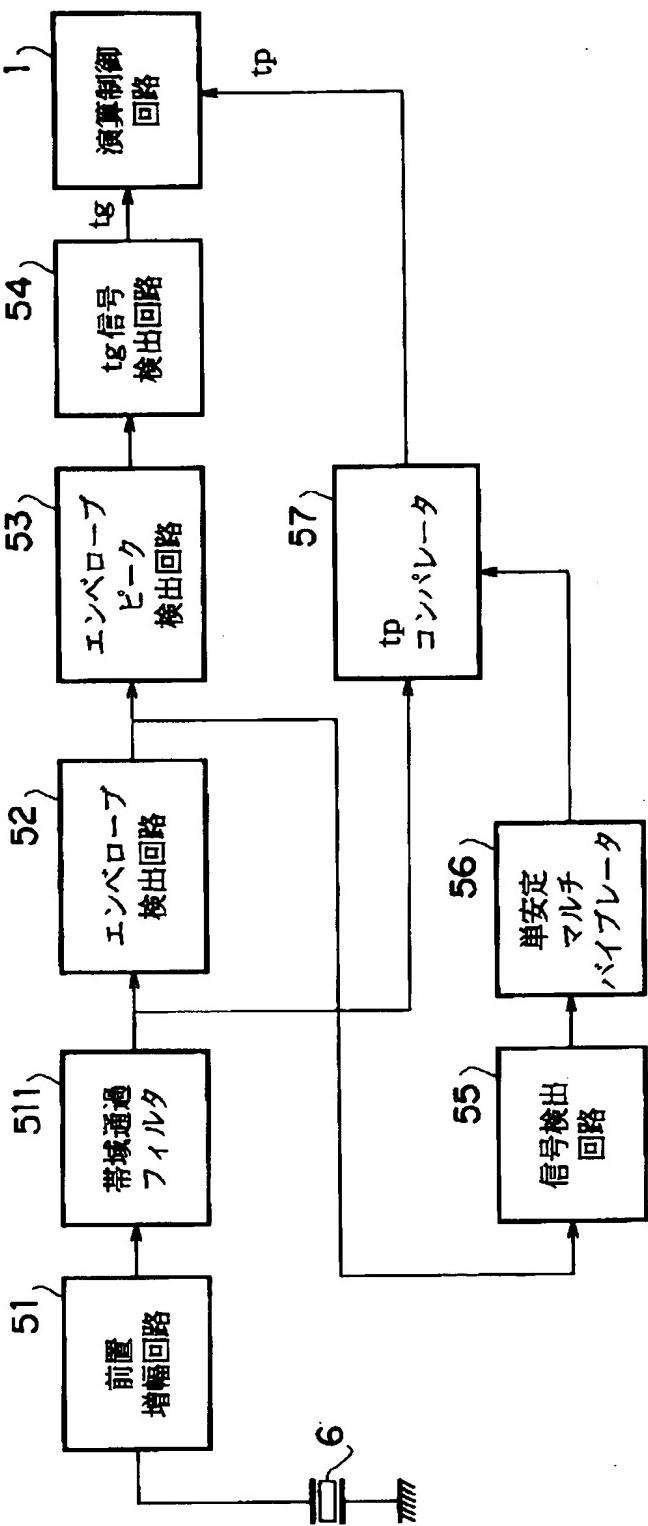
【図9】



【図10】



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 佐藤 肇
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内

(72)発明者 吉村 雄一郎
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内

(72)発明者 小林 克行
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内